

Seduta del  
17 DICEMBRE 2020



Publicato in data 25 gennaio 2021

DIREZIONE IV - UFFICIO GARE E APPALTI

**5.6) GARA EUROPEA A PROCEDURA APERTA PER LA FORNITURA DI UN SISTEMA PER LA DEPOSIZIONE DI FILM SOTTILI A BASE DI PEROVSKITE ALOGENATA MEDIANTE EVAPORAZIONE IN ALTO VUOTO PER LE ESIGENZE DEL DIPARTIMENTO DI INGEGNERIA ELETTRONICA: AGGIUDICAZIONE**

.....OMISSIS.....

**PRENDE ATTO**

del procedimento seguito;

**APPROVA**

la proposta di aggiudicazione resa dalla Commissione giudicatrice in ordine alla procedura di gara di cui trattasi ai sensi dell'art. 33 comma 1 del Codice dei contratti;

**DELIBERA**

- di aggiudicare, ai sensi dell'art. 32 comma 5 del Codice dei contratti, la procedura di gara per l'affidamento della fornitura di un Sistema per la deposizione di film sottili a base di perovskite alogenate mediante evaporazione in alto vuoto per le esigenze del Dipartimento di Ingegneria Elettronica, a favore della Società KENOSISTEC S.r.l., sulla base dell'offerta tecnica proposta e del ribasso sull'importo a base di gara pari al 7,84% pari ad un importo di € **470.016,00** non imponibile IVA (ex art. 72 D.P.R. n. 633/72) ed al netto di altre imposte e contributi di legge. Ai sensi dell'art. 32, comma 7 del Codice, l'aggiudicazione diventa efficace dopo la verifica del possesso dei requisiti dichiarati dall'aggiudicatario in sede di gara.

L'ammontare complessivo dell'appalto, pari ad € **470.016,00** non imponibile IVA (ex art. 72 D.P.R. n. 633/72) ed al netto di altre imposte e contributi di legge, graverà sul codice COEP AIIM 02 03 01 01 "Attrezzature e macchinari tecnico-scientifici" Cap. finanziario: 3 0203 01 "Attrezzature e macchinari tecnico-scientifici" del piano dei conti del corrente anno – UPB: DiCarloA20UeGRA-CORE3 – prenotazione 7147/2020;

- di dare mandato al Rettore di adottare tutti gli atti conseguenti alla presente delibera, ivi compresa la stipula del contratto di appalto.

LETTO, APPROVATO E SOTTOSCRITTO SEDUTA STANTE.

IL DIRETTORE GENERALE

IL RETTORE